

第8回サイコロロジ研究会

主催：日本レオロジー学会サイコロロジ研究会

協力：ナノレオロジー研究会

日時：2012年10月23日(火) 13:00-17:20

場所：東京大学生産技術研究所 中セミナー室1 (An401・402)

(東京都目黒区駒場4-6-1 東京大学駒場IIキャンパス)

プログラム：

13:00-15:00

1. ヒト触覚メカニズムの解明と感触の物理特性・心理特性の解析・評価
(慶応義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科)

前野隆司

~~~~~休憩(15分)~~~~~

15:15-16:15

2. 摩擦試験によるファンデーションの塗布感触の客観的評価について  
(花王 スキンビューティ研究所)

土屋竜太

16:20-17:20

3. 指の触圧と動きを検出する触動作センシングシステムの開発と応用  
(資生堂リサーチセンター)

川副智行

17:30-19:30

懇親会(カポ・ペリカーノ)

研究会参加費：企業関係者 2,000 円、大学関係者 1,000 円(学生 無料)

懇親会参加費：5,000 円 (大学関係者 無料)

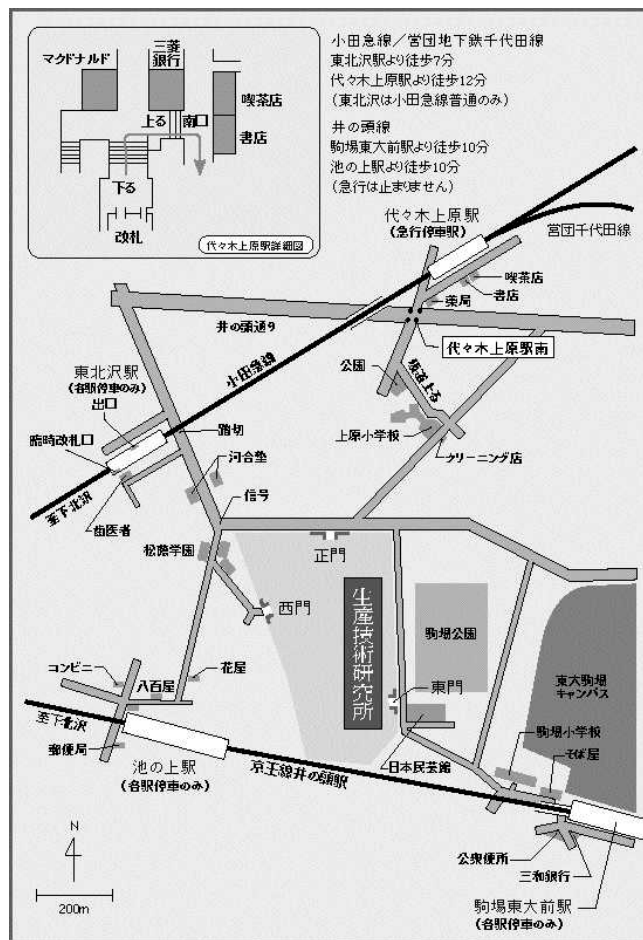
申し込み先：名畑嘉之

花王(株)解析科学研究所

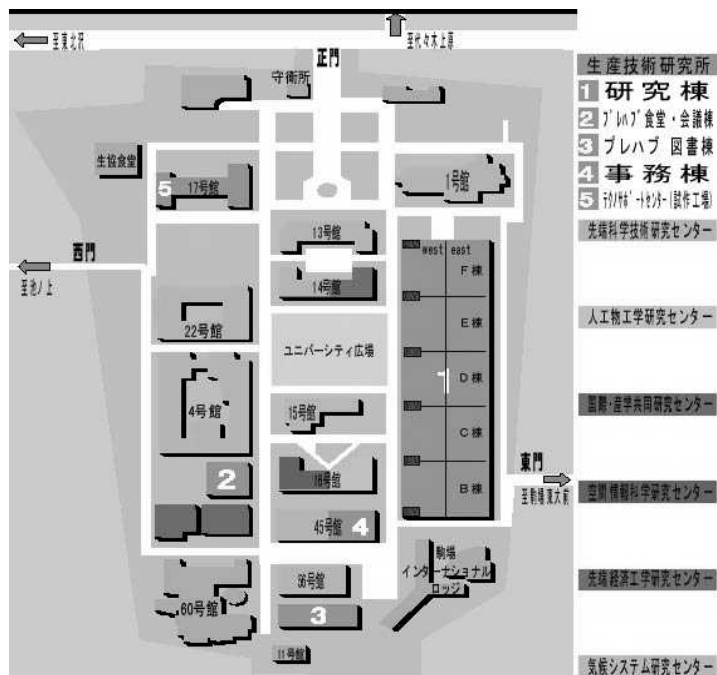
〒321-3497 栃木県芳賀郡市貝町赤羽 2606

Tel: 0285-68-7496, e-mail: [nabata.yoshiyuki@kao.co.jp](mailto:nabata.yoshiyuki@kao.co.jp)

会場へのアクセスは <http://www.iis.u-tokyo.ac.jp/access/access.html> または次ページを参照願います。



東京大学生産技術研究所(駒場 II キャンパス)へのアクセスマップ  
 (東京大学生産技術研究所ホームページより)



駒場 II キャンパス内配置図  
 (東京大学生産技術研究所ホームページより)